#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-202879

(43)Date of publication of application: 15.08.1989

(51)Int.CI.

H01S 3/134 H01S 3/03

(21)Application number: 63-026507

(71)Applicant: MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(22)Date of filing:

09.02.1988

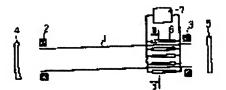
(72)Inventor: **TSUKUDA KAZUHIRO** 

#### (54) TRANSVERSE MODE CONTROL OF GAS LASER

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To acquire Gauss mode without lowering laser output by applying magnetic field of circumferential direction in contrast to the discharge direction of laser medium and by controlling the discharge region to be pinched to the axial center of discharge.

CONSTITUTION: In a gas laser device whose laser beam and discharge directions are the same, magnetic field in the circumferential direction is generated by a magnetic generator 6 within a discharge tube 1, and electron running to an anode 3 in the discharge tube 1 receives power toward the axial center of the discharge tube 1. Therefore, the discharge region of electron is pinched to the axial center part and transverse mode of the laser beam is controlled. In this way, a Gauss mode can be obtained without lowering the transverse mode output and it is possible to correspond to the change in the discharge state. Moreover, convergency of the beam and processing accuracy by the laser beam can be improved.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平1-202879

(43) 公開日 平成1年(1989) 8月15日

<del></del>						40/ 41/11	1 1/2,1-	中(1303)6月13日
(51) Int. C 1. 5		識別記号	庁内整理番号	FI				技術表示箇所
HOIS	3/134							
HOIS	3/03	Z						
				H 0 1 S	3/134			
				H 0 1 S	3/03	Z		
:	審査請求	未請求		(全3頁)				
(21) 出願番号	特別	類昭63-26507		(71)出願人	00000062	0		
					三菱重工業株式会社			
(22)出願日	昭和63年(1988)2月9日				東京都千	代田区丸の	内2丁目	15番1号
				(72)発明者				
					広島県広	島市西区観	音新町4	4丁目6番22号
					三菱重工	業株式会社	広島研	究所内
				(74)代理人	坂間 暁	(外2名)		
		·						

<sup>(54) 【</sup>発明の名称】ガスレーザの横モード制御方法

<sup>(57) 【</sup>要約】本公報は電子出願前の出願データであるた め要約のデータは記録されません。

1

# 【特許請求の範囲】

レーザビームと放電の方向が同一であるガスレーザ装置において、レーザ媒質に同放電方向に対して周方向の磁場を印加し放電領域を放電方向の軸心方向へ絞るように制御することを特徴とするレーザビームの横モード制御方法。

2

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ® 公開特許公報(A) 平1-202879

®Int. Cl. ⁴

識別紀号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)8月15日

H 01 S 3/134 3/03

7630-5F Z-7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

ガスレーザの横モード制御方法

②特 顧 昭63-26507

❷出 頤 昭63(1988) 2月9日

@発明者 佃

和弘

広島県広島市西区観音新町 4丁目 6番22号 三菱重工業株

式会社広島研究所内

⑪出 願 人 三麥重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

四代 理 人 弁理士 坂 間 晓 外2名

明 概 書

#### 1 発明の名称

ガスレーザの横モード制御方法

#### 2 特許請求の範囲

レーザピームと放電の方向が同一であるガスレーザ袋量において、レーザ袋質に同放電方向に対して用方向の磁場を印加し放電領域を放電方向の輸心方向へ絞るように制御することを特徴とするレーザピームの機モード制御方法。

## 3. 発明の評細な説明

#### 〔登集上の利用分野〕

本発明はレーデピーAと放電の方典が同一であるガスレーデの後モード制算方法に関するものである。

#### 〔従来の技質〕

使来、レーザ加工機用洗額として炭酸ガスレーザなどの放電励起型ガスレーザの性能を評価する。 場合、レーザ出力とともにピーム低方向の洗弦度 分布すなわち横モードが重要な因子となる。これ は横モードの次数増加にともなり光弦度分布のピ ータ数増加及びスポット各増大がレーザピームの 集先性、加工精度を劣化させるからである。従っ で切断用として使用する場合はピーム中心にのみ ピータを持つ最低次機モード(ガウスモード)が 要求される。機モードに関しては、従来よりレー が業質の利得増加につれて製改低次モードからが では、しかもそれらが重なしたがかられてー ドを得る方法として従来は、高次モード程 では共損もラー付近に絞りを入れることにより、 レーザ無質利得の高次モードへの寄与を減少させ ることで行なわれていた。

# [発明が解決しようとする鎌鷹]

上配従来技術は次のような問題点があった。すなわち、従来の絞りによる方法ではレーザピームが直接絞りにあたるためガウスモードは得られるもののレーザ出力は低下する。またガウスモードを得る絞りの関ロ後は、光学系だけでなくレーザ 供質の低方向利得分布にも依存するため、加工中

特開平1-202879(2)

の放電状態の変化による利得分布変化には対応できない等の間電点があった。

本発明は、上配従来の問題点を解決するために 提集されたもので、レーザ出力を低下させること なくガウスモードを得ることができると共化、放 電状態の変化にも容易に対応できるガスレーチの 物モード制御方法を提供せんとするものである。

#### (課題を解決するための手段)

本発明は上記課題を解決するため次の手段を講ずる。

すなわち、レーザピームと故電の方向が同一であるガスレーザ装置において、レーザ様質に嵌場を印加し放電質域を放電管軸心方向へ絞るように制御するレーザピームの後モード制御方法。

#### 〔作 用〕

磁界発生器により、放電管内には両方向に向く 磁界が発生され、放電管内を層板に向って走る電子は同放電管の軸心に減う力を受ける。従って電子の放電領域は軸心部に絞られ、レーデビームの 様セードが制御される。このようにしてレーデビ

4、出力ミラー5限で先が在復することにより増 幅される。レーザ出力先は、ある程度の透過率を 有している出力ミラー5の透過光として取り出さ れる。

放電化より加速された陰振2から陽振3へ向う 電子は磁場発生器6の磁場により放電管中心方向 に圧棄される。すなわち、改場発生器6に陰観2 から降低るの方向に電流を洗すと集る間に示すよ うに放電管1内に磁界8が発生する。一方電子10 は西宗の方角に走っているので、電子10は放電管 1の中心軸に向うローレンツカ9を受け、放電管 1の軸心方向に絞られる。 すなわち放電領域が放 電管1の軸心部に絞られる。このローレンツカ9 は磁界発生器 6 化洗す電流化比例するため電流の 大きさを講覧するととで、ガウスモードを得ると とができる。また、従来のようにレーザ光が複核 的な鉄りに当ることがないため出力の低下もない。 その他。何らかの原因で放電状態が変化した場合 にも、レーザ発捩を止めるととなく容易に調整で きる。

- 4の横モード飼御が容易に行われる。

#### 〔 突龙們 〕

本発明の一実施例を第1回ないし第3回により 説明する。

第1図にて、放電管1の両端部に陰極2および 陽振3が設けられる。また放電管1と同軸心に同 陰振3をはさんで陰極2個に全反射でラ -4、緩振3側に出力でラー5が設けられる。さ らに陽振3に近い放電管1の周囲に、抑2図に示 すように同軸心から等距離でかつ等間隔に配置されるとともに同軸心に自己の軸心を平行にしては 場発生器6が設けられる。また各磁場発生器6は 電景7に差別に接続されている。なお図では磁 発生器6の一組を示すがこれらを複数組配置して よい。また磁場発生器は、例えば通常の高圧ケ ーブルのように導電体を絶縁材で接続したもので ある。

以上の構成において放電管1中に對入または外部から送りとまれたレーザ鉄質は電観2,3間で 放電させることにより励起される。全反射ミラー

又、電子が逆の方向に力を受けるようにすれば 放電領域を広げるように制御することも可能である。

#### [発明の効果]

以上に似明したように、本発明の方法によれば、 ガスレーザの横モード出力を低下させることなく ガウスモードを得ることができる。また放電状態 の変化に対しても対応できる。その結果、ピーム の集先性、およびレーザ光による加工特度の向上 を図ることが可能となる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1団は本発明の一実施例の構成図、第2団は 第1団のⅡ-Ⅱ視図、第3団は同実施例の作用説 明図である。

1…放電管 2…除年

3…価値 4…全反射ミラー

5…出力セラー 6…磁場発生器

7 ··· 電源 8 ··· 磁界 9 ··· ローレンツカ 10 ··· 電子

# 特爾平1-202879(3)

